

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2013. április 8 –április 14.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8		Al és mészke minta bemetszéseinek tisztítása FIB, EBSD VG, DZ	Auto TEM program próba, gyakorlás VG, DZ, HK	Szabó Györgyi Semmelweis Egyetem próbamérés VG, BA	Si egykristály és polikristályos minta EBSD vizsgálata VG, DZ		
9	A mikroszkóp ion és elektron ágyújának teljes beállítása VG, BA						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ	Dankházi Zoltán
HK	Havancsák Károly
VG	Varga Gábor
BA	Baris Adrienn
KSz	Kalácska Szilvia
SzA	Székely Anna